

第一回 CMOS アニーリングマシン・ワークショップ 参加同意書

私は、さくらインターネット株式会社（以下、「主催者」という。）が運営する、下記イベント（以下、「本ワークショップ」という。）への参加にあたり、参加者として以下の事項について同意します。

名称 第一回 CMOS アニーリングマシン・ワークショップ
開催日時 2018 年 11 月 22 日 10:00～18:00
開催場所 さくらインターネット株式会社 東京支社
東京都新宿区西新宿 7-20-1 住友不動産西新宿ビル 33F
技術協力 株式会社日立製作所（以下、「日立」という。）

1 ワークショップの目的

本ワークショップは、主催者が保有するサーバ上で動作させた、日立の CMOS アニーリングマシン Software Development Kit（以下、「CMOS アニーリングマシン SDK」という。）を参加者が利用しながら、CMOS アニーリングマシンの基本的な利用方法に習熟し、自らの手で使いこなすための基礎知識を提供することを目的とします。

2 本ワークショップの成果の取扱い

参加者、日立及び主催者は、本ワークショップにおいて創出された成果（アイデア、発明、考案、意匠の創作、著作物、ノウハウ、プログラムを含む。以下、「本成果」という。）を自由に利用、公開及び第三者に利用させることができるものとします。また、参加者、日立及び主催者は本成果に基づく著作権人格権を行使しないものとします。

3 情報の開示及び取扱い

参加者、日立及び主催者は、本ワークショップにて開示された情報に関して守秘義務を負いません。

参加者は、上記 2（本ワークショップの成果の取扱い）及び本規定前段を十分に理解した上で、本ワークショップにおいて、秘密にしておきたい又はすべき情報（参加者が所属する法人又は団体を含む第三者から守秘義務を課されている情報を含む。）、及び第三者の個人情報の開示はしないものとします。

4 その他

参加者は、本ワークショップの参加にあたって、主催者が定めたルール及び主催者の指示に従うものとします。

参加者は、自己の責任と判断で、CMOS アニーリングマシン SDK 並びに本ワークショップで知得し又は創出した情報及び本成果を利用するものとし、他の参加者、日立及び主催者は、これらの正確性、有効性、完全性、及び第三者の知的財産の非侵害等につき、何ら保証するものではありません。

また、本成果の利用に基づき参加者等に損害が生じた場合であっても、他の参加者、日立及び主催者は一切の責任を負いません。

本参加同意書で特に定める場合を除き、本ワークショップの実施、参加、発言等は、他の参加者、日立又は主催者から知的財産の譲渡又は実施権・使用权・利用権の許諾等をするものではありません。

本ワークショップの様子を撮影の上、後日主催者の PR 等のために利用、公開させて頂く場合があります。

参加者は、過去及び将来にわたって反社会的勢力との関係を有しないことを約束するものとします。

2018年 月 日

ご所属 _____

お名前 _____ (署名)

以 上

※主催者は、参加者から提供を受けた個人情報を、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）に従って取扱い、参加者の同意なく、本ワークショップ以外の目的での利用又は第三者へ提供いたしません。ただし、主催者は、参加者から提供を受けた個人情報を、CMOS アニーリングマシン SDK に関する参加者からの主催者への問合せ対応及び CMOS アニーリングマシン SDK の使用にかかる日立から参加者への問合せのために、日立に提供することがあります。